SERS基板の作製とスペクトル解析方法の検討



実験結果

➢ SERSスペクトルの測定 基板作製方法







<u>測定スペクトル</u>





15

10

5

-5

-10

-15

PCA1

PCA2

<u>LDA</u>





2023年11月23日(木) 研究交流会 大阪府立大学 工学研究科 博士後期課程3年 西辻 凌輔



⇒ LDAによる次元削減 ◎